

#3

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10037054 A

(43) Date of publication of application: 10.02.98

(51) Int. CI	D04H 1/54 C08J 5/24 D01F 6/12 D01F 6/60		
	D01F 6/60		
	D01F 6/62	,	
	D01F 6/74		ĺ
	H05K 1/03		
(21) Application	number: 08190326	(71) Applicant:	MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD TEIJIN LTD
, ,		(72) Inventor:	KOJIMA TAMAO NAKATANI SEIICHI NAGASHIMA TORU MURAYAMA SADAMITSU

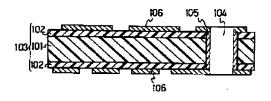
(54) BASE MATERIAL FOR CIRCUIT BOARD, PREPREG AND PRINTED CIRCUIT BOARD USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a printed circuit board for the high-density packaging, capable of firmly bonding the board to a metallic wiring layer, hardly causing the board warpage and twisting and having high reliability.

SOLUTION: This base material for a printed circuit board is formed of a nonwoven fabric 101 comprising staple fibers without manifesting the plasticity at a temperature within the range of 170-300°C under a linear pressure within the range of 10-500kg/cm, e.g. wholly aromatic polyamide fibers and staple fibers capable of manifesting the plasticity, e.g. wholly aromatic polyester fibers. The staple fibers without manifesting the plasticity may mutually be bonded with the fibers capable of manifesting the plasticity. The base material is composed of the resultant nonwoven fabric 101 to thereby more firmly bond the mutual staple fibers without manifesting the plasticity under the same hotpressing conditions and provide a structure without any fuzz. The thermoplastic resin fibers in the base material is fused by heating to provide mechanically stabler adhesion. Thereby, the printed circuit board having high reliability can be realized.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-37054

(43)公開日 平成10年(1998) 2月10日

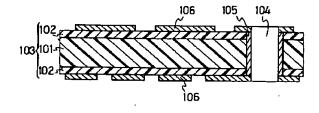
技術表示箇所					FI	内整理番号	庁内轄	識別記号		(51) Int.Cl. ⁶	
	В		1/54	4 H	D 0				1/54	D04H	
	CFC		5/24	3 J	C 0			CFC	5/24	C08J	
	Z		6/12	l F	D 0				6/12	D01F	
	3 1 1 A		6/60					3 1 1	6/60		
	371A							371			
最終頁に続く	(全 12 頁)	OL	質の数14	東水	未請求	審査請求					
		21	0000058	人類出	(71)			特願平 8-190326		(21)出願番号	
	朱式会社	と 発を	松下電								
番地	大字門真1006	門真市	大阪府門			平成8年(1996)7月19日				(22)出願日	
		01	0000030	人酸出	(71)						
		会社	帝人株		İ						
1丁目6番7号	中央区南本町	大阪市の	大阪府								
		是生	小島 多	発明者	(72)						
番地 松下電器	大字門真10067	門真市	大阪府門								
	4	(会社)	産業株式								
		2 —	中谷	免明者	(72)						
番地 松下電器	大字門真10067	門真市	大阪府								
	ካ	(会社)	産業株式								
1名)	寛幸 (外	池内	弁理士	人壓力	(74)						
最終頁に続く											

(54) 【発明の名称】 回路基板用基材とプリプレグ及びそれを用いたプリント回路基板

(57)【要約】

【課題】 ブリント回路基板103と金属配線層106が強固に接着し、かつ基板そり、ねじれの少ない、信頼性の高い高密度実装用ブリント回路基板を提供する。

【解決手段】 温度:170-300℃、線圧力:10-500kgの範囲で、可塑性を示さない短繊維例えば全芳香族ポリアミドと、可塑性を示す短繊維例えば全芳香族ポリエステル繊維からなる不織布101で回路基板用基材を形成する。可塑性を示さない短繊維同士を可塑性を示す繊維で接着しても良い。この不織布で基材を構成することで同一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さない短繊維同士をより強固に結着し、毛羽立ちのない構造となり、基板中の熱可塑性樹脂繊維が加熱により融着し、より機械的に安定な密着が得られる。これにより、信頼性の高いプリント回路基板を実現できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 同一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さ ない短繊維と可塑性を示す繊維を含む不織布で形成され てなる回路基板用基材。

【請求項2】 可塑性を示さない短繊維を可塑性繊維で 接着した請求項1に記載の回路基板用基材。

同一の加熱加圧条件下で可塑性を示す短 【請求項3】 繊維が、パルプ状である請求項1または2に記載の回路 基板用基材。

い短繊維が、全芳香族ポリアミド及びポリパラフェニレ ンベンゾビスオキサゾールから選ばれる少なくとも1種 の繊維である請求項1または2に記載の回路基板用基 材。

【請求項5】 同一の加熱加圧条件下で可塑性を示す機 維が、全芳香族ポリエステル、フッ素樹脂、ポリフェニ レンオキサイド樹脂及びポリフェニレンサルファイド樹 脂から選ばれる少なくとも一つの繊維である請求項1ま たは2に記載の回路基板用基材。

【請求項6】 フッ素樹脂が、ポリ4フッ化エチレンで 20 ある請求項5に記載の回路基板用基材。

【請求項7】 同一の加熱加圧条件下で可塑性を示す繊 維の配合比率が全不織布量に対して5重量%以上90重 量%以下である請求項1または2に記載の回路基板用基 材。

同一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さ 【請求項8】 ない短繊維(A)と、可塑性を示す繊維(B)が、重量 比でA:B=10:90~95:5の範囲である請求項 1または2に記載の回路基板用基材。

同一の加熱加圧条件下が、温度:170 【諧求項9】 ~300℃、線圧力:10~500kg/cmの範囲で ある讃求項1または2に記載の回路基板用基材。

【請求項10】 短繊維の繊維長が、1~10mmの範 囲である請求項1または2に記載の回路基板用基材。

【請求項11】 不織布に、さらにバインダ成分として 水分散型エポキシ樹脂を添加した請求項1または2に記 哉の回路基板用基材。

【請求項12】 請求項1または2記載の回路基板用基 材に樹脂ワニスを含浸し乾燥したプリプレグ。

【請求項13】 樹脂ワニスが、エポキシ樹脂、ポリイ 40 る。 ミド樹脂、フェノール樹脂、フッ素樹脂及びイソシアネ ート樹脂から選ばれる少なくとも一つのワニスである請 求項12記載のプリプレグ。

【請求項14】 請求項12記載のプリプレグにより作 製されたプリント回路基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の風する技術分野】本発明は、ソリ、ネジレ等の 変形がなく、LSIや受動部品などの電子部品を搭載

を持つプリント回路基板と、これに用いられる有機質不 織布を用いた回路基板用基材及びプリプレグに関するも

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器は小型軽量化は云うに及 ばず、一層の高機能化が求められている。従って、かか る電子回路の構成部品である半導体やプリント配線板も より高密度、高機能なものが要求されている。たとえ ば、半導体では集積度の増大と高機能化のために狭ビッ 【請求項4】 同一の加熱加圧条件下で可塑性を示さな 10 チ化、多ピン化がますます進展しており、端子ピッチは 現在では0.3mmピッチまで狭くなっている。そし て、これ以上狭ピッチ化、多ピン化が進展すると、従来 の半田を用いた実装方法では実装が困難になるので、今 後はパッケージを用いることなく、半導体を基板に直接 実装するCOB (Chipon Board、チップオンボード) 技 術(ワイヤーボンディング実装、フリップチップ実装な どが代表的な技術)が重要と考えられ、近年COB技術 の開発が各方面で検討されるようになってきている。

> 【0003】一方、実装部品の高密度実装を可能ならし めるプリント配線板としては、ガラスーエポキシ基板が 最も一般的に知られている。これは、ガラス織布に耐熱 性のエポキシ樹脂を含浸させたものを絶縁基板材として 用いて構成されたものである。このガラスーエポキシ基 ·板は、現在では民生用にも広く利用されている。しかし ながら、前記したような今後の更なる高密度化の要求に 対しては十分であるとはいえない。これは以下の理由に よる。

【0004】ガラスーエポキシ基板上に半導体を直接実 装する場合、ガラスーエポキシ基板は半導体であるシリ コンの熱膨張に比べ約3倍以上大きい。このため熱衝撃 などの信頼性試験において、半導体ICとの電気的接続 部分の接続信頼性を確保することが困難となる。また、 同様に半導体の直接実装において、回路基板の表面平滑 性も重要な要素となってきている。これは、ガラスーエ ポキシ基板に使用されるガラスが織布で構成されるた め、ガラス織布の網目が段差となり半導体実装時に接続 部分の不具合いとして現われるためである。また、段差 のため、ファインな電極パターンの形成には問題とな り、今後のさらなる微細パターン化に大きな障害とな

【0005】このような問題点は一般の両面基板にかか わらず、ガラスーエポキシによる多層基板、ひいては織 布を回路基板の基材として用いた回路基板においても同 様である。

【0006】そこで、このような課題に対し、高密度実 装を可能ならしめる新規な構成のプリント回路基板とし て、不織布を用いた回路基板が提案されている。不織布 とは、繊維を一定長にカットした短繊維を、パルプ状の 繊維もしくはバインダーとともに抄造し、カレンダー処 し、それらを相互に電気的に接続するための電気配線層 50 理して得られるもので、一般紙と同じ方法で作製される

ものである。このようにして作製された不機布にエポキ シ樹脂などの熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグを使用 してプリント回路基板が得られる。特に紙不織布にフェ ノールを含浸したもの、ガラス不織布にエポキシ樹脂を **含浸したもの、全芳香族ポリアミド(アラミド)不織布** にエポキシ樹脂を含浸したもの等が提案されている。

【0007】このような不織布を回路基板の基材として 使用したプリント回路基板は、表面平滑性に優れている 一方、紙フェノール基板では耐熱性が問題であり、ガラ ス不織布エポキシ基板では熱膨張係数がシリコン半導体 10 のそれに比べ大きいなどの課題を有している。

【0008】しかし、アラミド不織布とエポキシ樹脂よ りなる回路基板は、熱膨張係数がシリコンに近く、高い 熱衝撃信頼性が確保できることから、将来の高密度な配 線や部品実装を行う上で最も有利なものであるといえ る。この全芳香族ポリアミド繊維不織布を補強材とする 銅張積層基板を作る試みが提案されている(例えば特開 昭60-52937号公報、特開昭61-160500 号公報、特開昭62-261190号公報、特開昭62 -273792号公報、特開昭62-274688号公 20 報、特開昭62-274689号公報等)。

【0009】これらの基板は、前記の通り低膨張、低誘 電率、軽量であるといった特徴を生かして民生用電子機 器をはじめ、産業用や軍需用などの用途に検討されてい る。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従 来の構成では、有機質のみならず不織布を基材とする基 板材料は、一般的に基板そりが大きいとされている。こ れは基材である不織布が、短く裁断された繊維を紙のよ うに抄造して得られるため、繊維の向き(繊維配向)を コントロールすることが困難となり、部分的に不揃いな 繊維配向となりやすいからである。

【0011】また、繊維同士を結着させるバインダとし て、抄造時に水分散型エポキシ樹脂を用いた不織布で は、基板の積層時の加熱加圧でバインダとしてのエポキ シ樹脂が粘性を示すため、繊維同士を安定した状態で結 治する機能を果たさなくなり、大きな平面方向の寸法変 化を起こす。

【0012】その結果、部分的な寸法変化や繊維配向に 40 よって基材の物性、即ち熱膨張係数や弾性率などの異方 性を生じることとなり、おのおの異方性をもった基板材 料を積層するような多層回路基板では、基板そり、ねじ れとして安われるのである。このため現在、不織布だけ によるプリント配線板は、まれであり一部の層に織布を 併用している場合が多い。

【0013】また、有機質の不織布からなる基板材料を 用いるため、基板材料と銅箔との密着力が悪く、プリン ト配線板形成後に、これに部品を半田付けにより実装し た際、この実装強度を高く保つことができないという課 50 す繊維の配合比率が全不織布量に対して5重量%以上9

題がある。これはガラス織布を補強材として用いた基板 材料では、基板材料と銅箔の間に含浸樹脂(熱硬化樹 脂) のみからなる層が存在するのに対し、有機質の不織 布を基材として用いた基板材料では、基板材料と銅箔の 間に不織布の繊維が存在することとなり、含浸樹脂(熱 硬化樹脂) の存在する割合が低くなってしまうためであ る。なお、この基板材料と銅箔との間に存在する不織布 の繊維は、基板材料を熱プレスにより硬化したときに、 基板材料と銅箔との間に基板材料の硬化凝縮に寄与しな い不織布の繊維が介入することによるものである。この ような不具合は、不織布基材を作製した際、一部の繊維 が毛羽立っている繊維同士を有効に結着させることが困 難なためと考えられる。

【0014】本発明は、前記従来の問題点を解消するた めになされたものであり、基板と金属配線が強固に接着 し、かつ基板のそり及びねじれの少ない信頼性の高い高 密度実装用プリント回路基板用基材とプリプレグ及びそ れを用いたブリント回路基板を提供することを目的とす る。

[0015]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明の回路基板用基材は、同一の加熱加圧条件下 で、可塑性を示さない短繊維と可塑性を示す繊維を含む 不織布で形成されてなるという構成を備えたものであ る。このようにすることにより、基板のそり及びねじれ の少ない信頼性の高い高密度実装用プリント回路基板用 基材を実現できる。

【0016】前記本発明の回路基板用基材においては、 可塑性を示さない短繊維を可塑性繊維で接着したことが 好ましい。ここで、接着とはホットメルト等を含む。こ の好ましい例によれば、さらに基板のそり及びねじれの 発生を防止できる。

【0017】また前記本発明の回路基板用基材において は、同一の加熱加圧条件下で可塑性を示す短繊維が、パ ルブ状であることが好ましい。また前記本発明の回路基 板用基材においては、同一の加熱加圧条件下で可塑性を 示さない短繊維が、全芳香族ポリアミド及びポリパラフ エニレンベンゾピスオキサゾール(以下PBO)から選 ばれる少なくとも1種の繊維であることが好ましい。

【0018】また前記本発明の回路恭板用基材において は、同一の加熱加圧条件下で可塑性を示す繊維が、全芳 香族ポリエステル、フッ素樹脂、ポリフェニレンオキサ イド樹脂 (以下PPO) 及びポリフェニレンサルファイ ド樹脂(以下PPS)から選ばれる少なくとも一つの繊 維であることが好ましい。

【0019】また前記本発明の回路基板用基材において は、フッ素樹脂が、ポリ4フッ化エチレン(以下PTF E)であることが好ましい。また前記本発明の回路基板 用基材においては、同一の加熱加圧条件下で可塑性を示

0重量%以下であることが好ましい。

【0020】また前記本発明の回路基板用基材において は、同一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さない短繊維 (A) と、可塑性を示す繊維(B)が、重量比でA:B =10:90~95:5の範囲であることが好ましい。 【0021】また前記本発明の回路基板用基材において は、同一の加熱加圧条件下が、温度:170~300 ℃、線圧力:10~500kg/cmの範囲であること が好ましい。

【0022】また前記本発明の回路基板用基材において 10 は、短繊維の繊維長が、1~10mmの範囲であること が好ましい。また前記本発明の回路基板用基材において は、不織布に、さらにバインダ成分として水分散型エポ キシ樹脂を添加したことが好ましい。

【0023】次に本発明のプリプレグは、前記本発明の 回路基板用基材に樹脂ワニスを含浸し乾燥したものであ る。前記プリプレグにおいては、樹脂ワニスが、エポキ シ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、フッ素樹脂 及びイソシアネート樹脂から選ばれる少なくとも一つの ワニスであることが好ましい。

【0024】次に本発明のプリント回路基板は、前記の プリプレグにより作製されたものである。前記した本発 明の回路基板用基材の構成によれば、同一の加熱加圧条 件下で、可塑性を示さない短繊維同士をより強固に結着 され、毛羽立ちのない構造を持つことにより、金属箔配 線パターン層が基板中の同一の加熱加圧条件下で、可塑 性を示さない短繊維に影響されずに強固に密着され、し かも金属箔配線パターン層と熱可塑性繊維とが加熱によ り融着し、より機械的に安定な密治が得られることとな り、信頼性の高いプリント回路基板を実現できる。また 加熱加圧によるカレンダー処理により、より強固な繊維 同士の結着が得られることで、不織布面内の弾性率の異 方性が解消され、基板そり、ねじれの少ない基板が実現 できる。

【0025】前記構成の好ましい例として、熱硬化性繊 維に全芳香族ポリアミド (アラミド) を使用すること で、耐熱性がよく、基板としての熱膨張係数を小さくす ることができる。

【0026】前記構成の好ましい例として、可塑性を示 脂、PPS樹脂のうち少なくとも1種以上を選択するこ とで、任意の温度でカレンダー処理が行え、かつ寸法変 化が高温まで安定なプリント回路基板が得られ、さらに 誘電率が小さいプリント回路基板が得られる。

【0027】前記構成の好ましい例として、熱硬化性樹 脂がエポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、 フッ素樹脂及びインシアネート樹脂から選ばれる少なく とも一つであると、耐熱面から実用性に優れたものとな る。

【0028】前記においてプリプレグとは、基材に含没 50 (1)不織布基材の作製

した樹脂が、半硬化樹脂(Bステージ状態)も含むもの であり、本材料を銅箔などの金属箔で挟んで、熱プレス により加熱加圧することで、含浸樹脂を硬化させ金属箔 との接着を行うもので、さらに表面の金属箔を選択的に エッチングすることで、両面の回路基板を得ることがで きる。同様に、すでにパターニングされた回路基板と前 記プリプレグを組み合わせて熱プレスにより多層回路基 板を得ることもできる。また、含浸する熱硬化性樹脂の 硬化開始温度は、多官能性低分子化合物または初期縮合 反応中間体に対する触媒(硬化材、反応促進剤)の種類 または含有量により適宜変更することができる。また含 浸樹脂には、本発明の目的を逸脱しない範囲で、アルミ ナ、シリカなど無機フィラーを添加することが可能であ る。これにより、回路基板としての熱膨張係数、熱伝導 性、誘電率の制御が可能となる。

6

【0029】また前記構成において、熱可塑性を示す繊 維をフィブリル化したパルブ状繊維を用いることによ り、製紙困難な短繊維でも抄造が可能となり、さらに同 一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さない短繊維の結剤 20 度を向上させることができる。

【0030】ここでいうパルプとは、製紙産業における 木材などから作られるセルロース繊維ではなく、高耐熱 の熱可塑性繊維を叩解してフィブリル化した形状のパル プのことを示す。一般にパルプとよばれる形状の繊維を 作製する方法として、上記叩解して得る方法と、溶液中 に溶解させた樹脂を直接フィルム状の微粒子にする方法 とがあり、両者とも添加することで、短繊維だけでは得 られない繊維の絡み合いが期待でき、抄造時の紙(不織 布) の強度が確保できため、基板そり、ねじれの小さ い、高信頼性のプリント回路基板が得られる。またそれ ら繊維同士に加えバインダとしての水分散型のエポキシ 樹脂を添加することで、より強固な不織布を得ることも 可能である。

[0031]

【発明の実施の形態】図1は、本発明を両面プリント回 路基板へ応用した一実施の形態を示す断面図、図2は、 多層プリント回路基板へ応用した一実施の形態を示す断 面図である。

【0032】図1に示すように、本実施の形態の両面プ す繊維が全芳香族ポリエステル、フッ素樹脂、PPO樹 40 リント回路基板は、同一の加熱加圧条件下で、可塑性を 示さない短繊維と、可塑性を示す繊維からなる不織布 と、含浸樹脂の混在した層101と含浸樹脂層102か らなる絶縁基板103の厚さ方向に貫通孔104が形成 され、前記貫通孔104に両面の電気的導通を得るため の遵軍性金属メッキ層 105を有し、前記絶縁基板の両 面に金属配線パターン106が構成される。

> 【0033】以下、本実施の形態の回路基板基材とそれ を用いたプリプレグを作製し、図1に示した両面プリン ト回路基板を作製して評価を行った。

適度な繊維径に紡糸された同一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さない短繊維(繊度:0.3デニール~5デニール)を3mmから10mm程度の長さにカットしたものと、同様に作製した熱可塑性樹脂短繊維をさらに叩解し、フィブリル化したパルプとを任意の配合比で水に分散させ、周知の抄紙技術で、抄造した。前記抄造後の不織布は乾燥され、さらに一対の金属ロールを有するカレンダー装置で、抄紙後、温度:200℃~300℃の範囲、線圧力:200kg/cm、速度:4m/分の条件でカレンダ処理を行った。

【0034】パルプ状繊維を用いることで、短繊維だけでは得られない繊維の絡み合いが期待でき、抄造時の紙(不織布)の強度が確保できる。またカレンダー処理により、熱可塑性樹脂を融着(ホットメルト接着)させ、不織布としてさらに強度、弾性率を高めることができる。

(2) プリプレグの作製(樹脂ワニス含浸)

前記基材不織布に樹脂ワニスを含浸する。樹脂含浸ワニスは、熱硬化樹脂の場合、樹脂成分主剤と硬化剤、さらに触媒などを溶剤に溶解混合し、適度に粘度調整したものが使用される。含浸方法としては、前記不機布を連続的に前記樹脂ワニスに浸漬し、溶剤を乾燥させる塗工機により作製した。このように樹脂ワニスを含浸し、乾燥したものがプリプレグである。

(3) 回路基板作製(積層、回路形成)

樹脂ワニス含浸終了後、上記プリプレグの両面に厚さ35μmの電解網絡を重ね、熱圧着して網張り積層板を形成した。熱圧者は圧力20~50kg/cm²、温度は170~260℃の範囲で60分間の条件で行った。このとき積層温度は、含浸した樹脂の種類や硬化温度のいに応じて変更する。このようにして作製された銅銀の表面の表では、前記の調路でありにより、前記のの表では、前記の調路がターン形成した。次に現像工程により積層板の表面にドライフィルムレジストをラミネートし、新発のによりにないがであるためのマスクフィルムと重ね、紫外線を照射してオルムレジストを除去した。さらに塩化銅溶液により、表面に出た銅箔をエッチングした。最後に余分なドライフィルムレジストをアルカリ溶液により除去し洗浄した。

【0035】以上のようにして配線バターンが形成され 回路基板となる。なお、両面鋼箔間を電気的に接続する 場合は、配線バターンの形成工程の前に、ドリルやレー ザーなどにより穴加工を行い、前記穴内壁を含む全面に 鋼メッキを施した後、配線パターンの形成を行うのが常 法である。

【0036】またドリルやレーザー加工された穴に導電性ペーストを充填し、両面の電気導通を図る方法もまた有効で、この方法では装面電極に穴がない平滑な回路基板が得られる。

(4) 評価方法

以上のようにして作製されたプリント回路基板に対し不 織布の引っ張り強度、含浸性、動的粘弾特性さらに回路 基板としてのソリ量、絶縁信頼性さらに接着強度(銅箔 のピール強度)、誘電特性の評価を行った。測定方法は 以下に示す。

【0037】① 不織布基材の引っ張り強度

カレンダー後の不織布を、抄造方向と垂直方向から引っ張り試験機を用いて引っ張り、各々の破壊に至る強度を測定しその平均値を求めた。幅20mm長さ100mmに切断した不織布で評価し、単位幅当たりの強度で表わす。平均値が1.5 Kg/cm以上あれば、抄造後のカレンダー装置など連続で実施することができ、それ以下であれば、カレンダー装置、塗工機などで不織布が切れ使用できない。

【0038】② 動的粘弾性率

熱プレス後の銅張積層板両面の銅箔を除去した硬化基板を3mm幅に切断し、動的粘弾性率測定装置(11Hz、3℃/minの条件)で、20~300℃間の貯蔵・弾性率(E')を測定し、積層温度に近い200℃での貯蔵弾性率で表わす。200℃で150Kg/mm²以下であれば、積層工程で寸法変化が大きく、基板そりに影響を及ぼす。できうれば200Kg/mm²以上が望ましい。

【0039】3 含浸性

不織布基材に樹脂ワニスを含浸する際のワニスの染み込み易さを評価する方法で、ヒマシ油に不織布を演し表面まで浸透してくるまでの時間を計測する。室温で約15 砂以下であれば工業的に塗工機で含浸可能である。実際の含浸樹脂ワニスを使用しないでヒマシ油を使うのは、 樹脂溶剤の沸点が低く蒸発により測定誤差を生じるためである。

【0040】④ ソリ量 (mm)

前記プリプレグを3枚重ね、熱プレス後の20cm□サイズの両面銅張り積層板の銅箔を除去した硬化基板を定盤の上におき、硬化基板の4隅で持ち上がり量のいちばん大きいところを反り畳として測定した。

【0041】⑤ 接着強度(kg/cm)

熱プレス後の銅張積層板を1cm幅に切断後、引っ張り 40 試験機で基板表面の銅箔を垂直方向に引っ張り試験機で 引っ張り基板上の銅箔接着強度とした。

【0042】⑥ 誘電特性

熱プレス後の銅張積層板両面の銅箔を部分的除去し、10mm角の対向電極とし、周波数1MHzでその静電容量と誘電損を計測した。誘電率は静電容量と電極面積、電極間距離から計算で求めた。

[0043]

【実施例】

(実施例1)同一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さな 50 い短繊維として全芳香族ポリアミド繊維(帝人製テクノ

* 記カレンダー装置で240℃の温度でカレンダーし不織

布を得た。そして、塗工機を用いて、以下の組成のエポ

ーラ繊維、繊度:1.5デニール、繊維長:3mm)7 0 重量部に、可塑性を示す繊維として全芳香族ポリエス テル繊維 (クラレ製ベクトランパルプ、繊維長:約3m m)を30重量部の割合いで、前記の方法で坪量(目

9

付)が70グラム/m~となるよう抄造した。さらに前*

臭素化ビスフェノールA型エポキシ樹脂

(臭素量;23重量%,エポキシ当量;270)

30.0重量部

70.0重量部

キシ樹脂組成物を含浸した。

[0044]

※た。

(水酸基当量;120) カルポニルジイミダゾール

ノボラック型フェノール樹脂

0. 1重量部

以上のようにして作製したものプリプレグとし、回路基 板を作製した。

【0045】 (実施例2) 同一の加熱加圧条件下で、可 塑性を示さない短繊維としてポリバラフェニレンベンゾ ビスオキサゾール (PBO、東洋紡製ザイロン、繊度: 1. 5 デニール、繊維長: 3 mm) 7 0 重量部に、可塑 性を示す繊維として全芳香族ポリエステル繊維(クラレ 製ベクトランパルプ、繊維長:約5mm)を30重量部 の割合いで、前記の方法で坪量が70グラム/m²とな 理、および同じエポキシ樹脂を含浸しプリプレグを作製 した。

【0046】(実施例3)可塑性を示す繊維をポリフェ ニレンオキサイド (PPO) 繊維に代えた以外は実施例 1と同様にしてカレンダ処理、および同じエポキシ樹脂 を含浸しプリプレグを作製した。なおPPO樹脂繊維 は、芳香族ポリエーテル樹脂のポリフェニレンオキサイ ドをスチレン系樹脂によって改質したものを約2 um 径、繊維長4mmにカットしたチョップ状の繊維を用い※

【0047】 (実施例4) 可塑性を示す繊維をPPS繊 維(大日本インキ社製、PPS、DSP-B-100) に代えた以外は実施例1と同様にしてカレンダ処理、お よび同じエポキシ樹脂を含浸しブリブレグを作製した。 繊維化は、PPSペレットを射出成形機で押し出して作 製し、12μm径、繊維長4mmにカットしたチョップ 状の繊維としたものを用いた。

【0048】 (実施例5) 実施例5は、可塑性を示す繊 るよう抄造した。以下実施例1と同様にしてカレンダ処 20 維をPTFE繊維(セントラル硝子社製、セフラルソフ トG150)に代えた以外は実施例1と同様にしてカレ ンダ処理、および同じエポキシ樹脂を含浸しプリプレグ を作製した。繊維化は、PTFEペレットを射出成形機 で押し出して作製し、12 um径、繊維長4 mmにカッ トしたチョップ状の繊維としたものを用いた。

> 【0049】以上の実施例1~5の条件を表1に示し、 表2にはその評価結果を示す。

[0050]

【表 1】

	可塑性を示さない 樹脂短繊維		可塑性を示す格脂	含投铁馆		
	品名	量 (VIX)	品名	盘 (VT%)	品名	盘(FTX)
突施例1	アラミド	70	全芳香族ポリエステル	30	エポキシ樹脂	50
実施例2	РВО	70	全芳香族ポリエステル	30	エポキシ樹脂	50
実施例3	アラミド	70	PPO	30	エポキシ樹脂	50
実施例4	アラミド	70	PPS	30	エポキシ樹脂	50
実施例5	アラミド	70	PTFB	30	エポキシ樹脂	50

[0051]

【表 2 】

	不植在	h基材評価結果	Ę	回路基板評価結果			
	引張り強度 (Xg/cn)	動的粘弹性 含浸性 (Kg/mm ²) (sec.)		基板そり (mm)	接着強度 (Xg/ca)	誘電率 e 誘電損 t a n δ	
実施例1	2. 54	310	7. 8	3. 5	1. 55	4. 7 0. 02	
実施例2	2. 21	450	5. 6	2. 4	1. 54	4. 5 0. 03	
実施例3	1'. 78	230	9. 8	1. 7	1. 77	3. 8 0. 003	
実施例4	1. 89	240	12. 5	6. 5	1. 79	4. 2 0. 005	
実施例5	2. 03	270	10. 8	3. 3	1. 64	3. 6 0. 003	

【0052】表1~2から明らかな通り、不機布の接着 剤として働く熱可塑性繊維と動的粘弾性率のあいだには 明らかな相関があり、可塑性を示す繊維を結発剤として 用いた不織布は良好な基材として機能していることがわ 20 においても良好な結果が得られた。 かる。また引っ張り強度や含浸性は比較例に比べ、若干 悪いが、実用的には問題とならない。むしろ基板として の性能評価の結果、基板そり、接着強度、そして誘電特 性では明らかに効果がある。これは、弾性率が大きく、 熱的に安定であるため寸法的にも変化が少ないないこと を示している。また、プリプレグや積層板の製造時のプ ロセス中に不均一な機械的変動がないことを示してい る。また銅箔との接着強度も改善されているのは、前述 の通り可塑性を示す繊維が結着剤となり、アラミドやP BOの結合を良好にするとともに、銅箔との接着にも寄 30 与していると考えられる。

*【0053】この様にして作製された両面プリント配線 板について各種の信頼性評価を行った結果、オイルディ ップ試験、半田フロー試験、半田リフロー試験のいずれ

【0054】 (比較例1) 熱硬化製樹脂繊維として全芳 香族ポリアミド繊維(帝人製テクノーラ、1.5デニー ル、繊維長3mm)に水系エポキシ樹脂バインダーを1 5 重量%添加した構成の不織布を作製した以外は実施例 1と同様にしてカレンダ処理、プリプレグ及び銅張り積 層板を形成した。硬化後の水系エポキシ樹脂のガラス転 移点(Tg)温度は120℃であった。

【0055】以上の比較例1の条件を表3に示し、表4 にはその評価結果を示す。

[0056]

【表3】

	樹脂短鍵維		パインダー	含浸樹脂		
	品名	盘 (TTX)	品名	量 (YTK)	品名	量(VTx)
比較例1	アラミド	8 5	水系エポキシ	15	エポキシ樹脂	50

[0057]

※ ※【表4】

	不概	布基材評価結	果	回路基板評価結果			
	引張り強度 (Kg/cm)	動的粘彈性 (Kg/mg ²)	含没性 (sec,)	基板そり (mm)	接着強度 (Kg/cm)	誘電率 & 誘電損 tan δ	
比較例1	2. 24	180	4. 5	12. 0	1. 36	4.8 0.02	

【0058】(実施例6~実施例11)実施例1の不織 布基材において、全芳香族ポリアミド繊維(帝人製テク ノーラ繊維、繊度:1.5デニール、繊維長:3mm) と、可塑性を示す繊維として全芳香族ポリエステル繊維 (クラレ製ベクトランパルプ、繊維長:約5mm) の配 合割合いを変化させたもので、それ以外は、実施例1と 同様の条件で回路基板を作製した。

【0059】表5には、実施例6~11の可塑性を示す 繊維の添加量を変化させた場合の不織布基材条件とプリ プレグ条件を示し、表 6 にはその基板性能を評価した結 果を示す。

[0060]

【表 5】

	可塑性を示さない 樹脂短線維		可塑性を示す機能	含没樹脂		
	品名	盘 (TTX)	品名	盘 (VTX)	品名	量(町)
実施例6	アラミド	97	全方否族ポリエステル	3	エポキシ樹脂	50
実施例7	アラミド	95	全芳香族ポリエステル	5	エポキシ樹脂	50
実施例1	アラミド	70	全芳香族ポリエステル	30	エポキシ樹脂	50
実施例8	アラミド	50	全芳香族ポリエステル	5 0	エポキシ機能	50
実施例9	アラミド	20	全芳香族ポリエステル	70	エポキシ樹脂	5 0
実施例10	アラミド	10	全芳香族ポリエステル	90	エポキシ樹脂	50
実施例11	アラミド	5	全芳香族ポリエステル	9 5	エポキシ樹脂	50

[0061]

* *【表6】

	不错	布基材評価結	果	回路基板評価結果				
	引張り強度 (Kg/cn)	動的粘型性 (Kg/mm ²)	会浸性 (sec,)	基板そり (mm)	接着強度 (Ng/cm)	誘電率 を 誘電損 tan δ		
実施例6	0. 80	150	1. 2	8. 6	0. 85	4. 6 0. 02		
実施例7	1. 90	180	2. 5	5. 3	1. 15	4.5 0.03		
実施例1	2. 54	310	7. 8	3. 5	1. 55	4. 7 0. 02		
実施例8	2. 83	310	9. 4	1. 7	1. 57	3. 7 0. 03		
実施例9	2. 91	250	12. 5	2. 3	1. 71	3. 7 0. 05		
実施例10	3. 11	210	15. 6	2. 9	1. 75	3. 6 0. 03		
実施例11	2. 89	210	20. 5	4. 5	1. 52	3. 5 0. 02		

【0062】表5~6から明らかなように、結着剤としての可塑性を示す繊維は、5重量%未満では不織布としての強度は不足し、動的粘弾性率も小さく使用上問題である。5重量%以上で引っ張り強度が強くなり使用できる。特に基板そり、弾性率の上から30重量%以上が望ましい。逆に90重量%を越えると、含浸性が極端に悪くなる。これは、不織布の結着剤としてパルプ状繊維を使用したためで、パルプ状繊維が含浸する上で障害となり含浸性が悪くなると考えられる。

【0063】実施例6を除く両面プリント配線板について各種の信頼性評価を行った結果、オイルディップ試 験、半田フロー試験、半田リフロー試験のいずれにおいても良好な結果が得られた。

【0064】 (実施例12~実施例15) 実施例1の含 浸樹脂において、エポキシ樹脂に代えて以下の樹脂で含 浸した以外は実施例1と同様にしてブリプレグ及び銅張り積層板を形成した。

実施例12:シアネート樹脂(三菱ガス化学製、BT2 170)

実施例13:ポリイミド樹脂(宇部興産製、UワニスS) 実施例14:フェノール樹脂(大日本インキ製、フェノ ライト、VH4150)

使用したためで、パルプ状繊維が含浸する上で障害とな 40 実施例15:PTFE樹脂(セントラル硝子製、セフラ り含浸性が悪くなると考えられる。 ルライトG150)

表7に実施例1の不織布基材を用い、含没樹脂を変更した実施例12~15の条件を示し、表8にはその評価結果を示す。なお表7~8には参考のため実施例1のデータも挙げた。

[0065]

【表 7】

1	可塑性を示さない 樹脂短機権		可塑性を示す機能機能		含沒樹脂	
	品名	量 (VIX)	品 名	盘 (17%)	显名	量(17%)
実施例12	アラミド	70	全芳香族ポリエステル	30	49974-1樹脂	50
実施例13	アラミド	70	全芳客族ポリエステル	30	ポリイミド樹脂	5 0
実施例14	アラミド	70	全芳香族ポリエステル	30	フェノール位脂	50
奖施例15	アラミド	70	全芳香族ポリエステル	30	PTFE機能	5 0
実施例1	アラミド	70	全芳香族ポリエステル	30	エポキシ樹脂	5.0

[0066]

10【表8】

	不徹	布基材評価結		回路基板評価結果			
	引張り強度 (Kg/cn)	2		基板そり (mm)	接着強度 (Xg/cn)	誘電車 E 誘電損 t a n δ	
実施例12	2. 54	310	7. 8	3. 5	1. 58	4. 3 0. 02	
実施例13	2. 54	310	7. 8	4. 3	1. 41	4. 5 0. 03	
実施例14	2. 54	310	7. 8	2. 9	1. 66	4.3 0.03	
実施例15	2. 54	310	7. 8	1. 6	1. 67	3. 4 0. 003	
実施例1	2. 54	310	7, 8	3. 5	1. 55	4. 7 0. 02	

【0067】表7~8から明らかなように含浸樹脂の変更に伴わず基板そりは従来に比べ小さく、接着強度も良好である。また誘電特性は含浸樹脂の性能が十分発揮され、特にPTFE樹脂を含浸したものでは、その誘電率、誘電損失ともに良好なものが得られた。これは、回路の高周波化に適した有効な回路基板と云える。

【0068】(実施例16)次に実施例1の両面プリント回路基板を用いて多層プリント回路基板を作製した実施例を説明する。

【0069】以下、図2に基づいて製造工程を説明する。まず、前記実施例1の通り両面プリント回路基板(a)を作製した。次にこの両面プリント配線板(a)とは別に、図2(b)の様に実施例1のプリプレグ201に離型フィルム202を両面に張合せた。離型フィルムはポリエチレンテレフタレート(12μm厚み)を使用した。次に図2(c)は、前記離型フィルムを張ったプリプレグ202に炭酸ガスレーザーで穴203を加工したものである。さらに図2(d)の様に銅粉とエポキシ樹脂、硬化剤よりなる導電性ペースト204で前記加工穴203に充填した。

【0070】得られたものから離型フィルム202を剝離したものを2種類準備した。次に、図2(e)に示すように、両面プリント回路基板(a)の上下に前記プリプレグ(e)、(e´)をそれぞれ位置合わせして配

し、さらにその上下に網箔205をそれぞれ重ね合わせた。次に図2(f)に示すように、前記工程で得られた位置合わせした積層体を加熱加圧して両面プリント回路30 基板と網箔205を、プリプレグ(e)および(e´)を介して接着した。このとき両面基板(a)に開けた貫通穴104中に、前記プリプレグ中の含浸樹脂が流入し完全に穴が塞がっていた。次に図2(g)に示すように、網箔205を両面それぞれ通常のパターン形成方法によりエッチングして回路パターン206を形成した。これにより4層の多層プリント回路基板を得ることができた。

【0071】この様にして作製された4層プリント配線板を各種の信頼性評価を行った結果、それぞれの層間接続の信頼性は、500個のピアが直列に接続されている回路で評価したところ、オイルディップ試験、半田フロー試験、半田リフロー試験のいずれにおいてもその接続の抵抗変化は、1ピア当たり0.8mの上昇する程度であった。以上の評価結果から、本実施例の多層プリント同路基板は表面に貫通孔がなく、しかも絶縁基板と回路パターンとが強固に接着し、かつ導電性ペーストと回路パターンが電気的に安定に接続された信頼性の高い高密度多層プリント回路基板が実現できた。

【0072】なお、以上説明した工程は、4層プリント 50 配線板を得る工程であるが、さらに高多層にするには、 図2(a)の両面プリント回路基板を4層プリント回路 基板に置き換えて、図2(a)~(g)の工程を繰り返 して積層すれば、6層基板が得られる。

17

【0073】以上のように、本発明の不織布基材とプリプレグおよびプリント回路基板は、基板そり、耐久性および誘電特性に優れた信頼性の高いプリント回路基板を実現できる。

[0074]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明にかかる不織布基材とそれによるブリブレグ、さらにそのブリブレグ 10より作製されたブリント回路基板によれば、不織布基材として同一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さない短繊維の一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さない短繊維同士を可塑性を示す繊維で接着した構造である不織布で構成されることで同一の加熱加圧条件下で、可塑性を示さない短繊維同士をより強固に結着し、毛羽立ちのない構造を持つことになり、基板中の熱可塑性樹脂繊維が加熱により融着し、より機械的に安定な密着が得られる。これにより、信頼性の高いプリント回路基板を実現できる。また加熱加圧によるカ 20レンダー処理により、より強固な繊維同士の結着が得られることで、不織布面内の弾性率の異方性が解消され、*

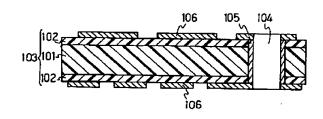
* 基板そり、ねじれの少ない基板が実現できる。また、本 不織布、および、プリプレグを使用することで、表面平 滑性に優れ、かつ誘電特性の良好な信頼性の高いプリン ト回路基板および多層プリント回路基板を製造できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施の形態における両面プリント 回路基板を示す断面図

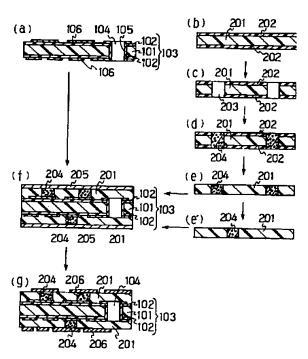
【図2】 (a)~(q)は本発明の一実施の形態における多層プリント基板の製造工程を示す工程断面図 【符号の説明】

- 101 不織布と含浸樹脂との混合層
- 102 含浸樹脂層
- 103 絶縁基板
- 104 貫通孔
- 105 導電性金属メッキ層
- 106 金属配線パターン
- 201 プリプレグ
- 202 離型フィルム
- 203 穴
- 0 204 導電性ペースト
 - 205 銅箔
 - 206 銅箔による配線パターン

【図1】



【図2】



【手続補正告】

【提出日】平成8年9月4日

【手統補正1】

【補正対象杳類名】明細杳

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施の形態における両面プリント 回路基板を示す断面図

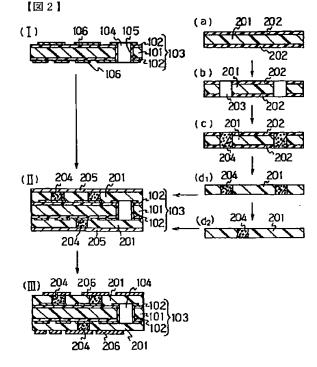
【図2】 <u>(I)~(III) 及び(a)~(d₁),(d</u> <u>2)</u> は本発明の一実施の形態における多層プリント基板 の製造工程を示す工程断面図

【符号の説明】

- 101 不織布と含浸樹脂との混合層
- 102 含浸樹脂層
- 103 絶縁基板
- 104 貫通孔
- 105 導電性金属メッキ層
- 106 金属配線パターン
- 201 プリプレグ
- 202 離型フィルム
- 203 穴
- 204 導電性ペースト
- 205 銅箔
- 206 銅箔による配線パターン

【手統補正2】

* 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図2 【補正方法】変更 【補正内容】



【手続補正告】

【提出日】平成8年9月4日

【手続補正1】

【補正対象審類名】明細審

【補正対象項目名】0069

【補正方法】変更

【補正内容】

【0069】以下、図2に基づいて製造工程を説明する。まず、前記実施例1の通り両面プリント回路基板 (\underline{I})を作製した。次にこの両面プリント配線板 (\underline{I})とは別に、図2(\underline{a})の様に実施例1のプリプレグ201に雕型フィルム202を両面に張合せた。離型フィルムはポリエチレンテレフタレート(12 μ m厚み)を使用した。次に図2(\underline{b})は、前記離型フィルムを張ったプリプレグ202に炭酸ガスレーザーで穴203を加工したものである。さらに図2(\underline{c})の様に銅粉とエポキシ樹脂、硬化剤よりなる導電性ペースト204で前記加工穴203に充填した。

【手続補正2】

【補正対象哲類名】明細哲

【補正対象項目名】0070

【補正方法】変更

【補正内容】

【0070】得られたものから離型フィルム202を剥離したものを2種類準備した。次に、図2<u>(d,),</u> (d,) に示すように、両面プリント回路基板(<u>I</u>)の上下に前記プリプレグ(<u>d,</u>)、(<u>d,</u>)をそれぞれ位置合わせして配し、さらにその上下に銅箔205をそれぞれ重ね合わせた。次に図2(<u>II</u>)に示すように、前記工程で得られた位置合わせした積層体を加熱加圧して両面プリント回路基板と銅箔205を、プリプレグ(<u>d,</u>)および(<u>d,</u>)を介して接着した。このとき両面基板(<u>I</u>)に開けた貫通穴104中に、前記プリプレグ中の含浸樹脂が流入し完全に穴が塞がっていた。次に図2(<u>III</u>)に示すように、銅箔205を両面それぞれ通常のパターン形成方法によりエッチングして回路バターン206を形成した。これにより4層の多層プリント回路

【手続補正3】

【補正対象哲類名】明細哲

【補正対象項目名】0072

【補正方法】変更

ķ

【補正内容】

【0072】なお、以上説明した工程は、4層プリント 配線板を得る工程であるが、さらに高多層にするには、* * 図2 (<u>I</u>) の両面プリント回路基板を4層プリント回路 基板に置き換えて、図2 <u>(I)~(III)</u>及び <u>(a)~</u> <u>(d₁), (d₂)</u>の工程を繰り返して積層すれば、6層 基板が得られる。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
D 0 1 F	6/62	306		D 0 1 F	6/62	3 0 6 D	
	6/74				6/74	Z	
H 0 5 K	1/03	6 1 0		H 0 5 K	1/03	6 1 0 T	

(72)発明者 長島 徹

大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号 帝人株式会社本社内 (72)発明者 村山 定光

大阪府茨木市耳原3丁目4番1号 帝人株 式会社大阪研究センター内